

EDITORIAL

El Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos “CISMe” se ha constituido como un espacio académico para que estudiantes, profesores e investigadores compartan un entorno enriquecedor donde crecer profesionalmente y compartir sus inquietudes, a través de la difusión de los avances científicos y tecnológicos de la ingeniería mecatrónica y áreas afines.

Como resultado del arbitraje de los artículos recibidos en base a la convocatoria de CISMe 2016, 20 fueron aceptados y seleccionados para publicarse en este número especial, el 119, de nuestra revista “Pistas Educativas”. Estos artículos presentan los resultados de investigaciones en áreas afines a la mecatrónica, tales como la Ing. Mecánica, la Ing. Electrónica y la computación.

El Departamento de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Celaya agradece a la comunidad tecnológica su interés por hacer de CISMe un referente importante a considerar en la planeación de sus actividades de investigación. Así, cada año, esperamos ofrecerles un evento de altura, de acuerdo sus expectativas. Finalmente, vaya un sincero reconocimiento a todos los coordinadores y evaluadores por su compromiso y voluntad mostrada en todo el proceso de planeación y realización del congreso. Fruto de su trabajo, es este número especial de nuestra revista.

¡Felicidades!

Abdón Javier Ruiz Guerrero
Jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica